



МАЛОГАБАРИТНАЯ УСТАНОВКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЛАСТИН И МАТЕРИАЛОВ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ

ОТЖИГ ТМ 4М

Назначение: Автоматизированная термическая обработка пластин и материалов (отжиг, сушка, разгонка диффузанта, восстановление кристаллических структур и др.) при нормальном давлении в окислительной или нейтральной среде.



Особенности:

- Групповая обработка 120 пластин до \varnothing 100 мм;
- Кварцевый реактор с термостатируемой рабочей зоной 700 мм;
- Диапазон рабочих температур 300-1100°C;
- Рабочие газы: Ar, O₂, N₂;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 15 кВт;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

